## **CANTILEVER AND INFORMATION PROCESSOR**

Publication number: JP7235086
Publication date: 1995-09-05

Inventor:

SUZUKI YOSHIHIKO; NAKAGIRI NOBUYUKI;

YAMAMOTO TAKUMA

Applicant:

NIPPON KOGAKU KK

Classification:

- international:

G01N13/10; G01N13/16; G01N13/20; G11B9/02; G11B9/07; G11B9/14; H01J37/28; G01N13/10;

G11B9/00; H01J37/28; (IPC1-7): G11B9/02; G11B9/07;

H01J37/28

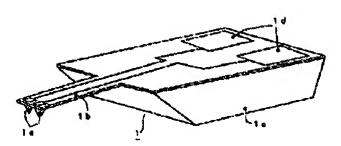
- European:

Application number: JP19940025566 19940223 Priority number(s): JP19940025566 19940223

Report a data error here

#### Abstract of JP7235086

PURPOSE:To increase the speed of information processing in an information processor processing information by scanning a searching needle on a recording medium. CONSTITUTION: The cantilever is constituted of a flexible plate 1b constituted of an insulation material, a supporting member 1c supporting one end of the flexible plate, plural conductive searching needles 1a provided on the other end of the plate electrically independently of each other and plural electrodes 1d connected to plural searching needles respectively electrically. Further, the information processor is constituted so that the recording medium is scanned by plural searching needles provided on the cantilever.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A) (11)特許出願公開番号

# 特開平7-235086

(43)公開日 平成7年(1995)9月5日

技術表示箇所	FΙ	庁内整理番号	識別記号		(51) Int.Cl.6
		9075-5D		9/02	G 1 1 B
		9075-5D		9/07	
			Z	37/28	H01J

## 審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 8 頁)

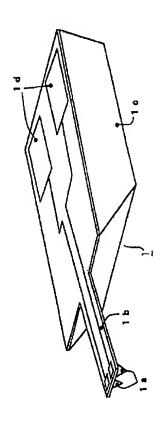
•			
(21)出願番号	特願平6-25566	(71)出願人 000004112	
		株式会社ニコン	
(22)出願日	平成6年(1994)2月23日	東京都千代田区丸の内3丁目2	2番3号
		(72)発明者 鈴木 美彦	
		東京都千代田区丸の内3丁目2	2番3号 株
		式会社ニコン内	
		(72)発明者 中桐 伸行	
		東京都千代田区丸の内3丁目2	2番3号 株
		式会社ニコン内	
		(72)発明者 山本 琢磨	
		東京都千代田区丸の内3丁目2	2番3号 株
		式会社ニコン内	

## (54) 【発明の名称】 カンチレバーおよび情報処理装置

### (57)【要約】

【目的】記録媒体上で探針を走査させることで情報の処 理を行う情報処理装置において、情報処理の速度を高速 化する。

【構成】絶縁性材料からなる可撓性プレート1b、可撓 性プレートの一端を支持する支持部材1 c、プレートの 他端に互いに電気的に独立して設けられた導電性を有す る複数の探針la、複数の探針に各々電気的に接続され た複数の電極1dとでカンチレバーを構成した。また、 このカンチレパーに設置された複数の探針で記録媒体を 走査できるように情報処理装置を構成した。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性材料からなる可撓性プレートと、 該可撓性プレートの一端を支持する支持部材と、前記プ レートの他端に互いに電気的に独立して設けられた導電 性を有する複数の探針と、該複数の探針に各々電気的に 接続された複数の電極とを有することを特徴とするカン チレバー。

【請求項2】 請求項1記載のカンチレパーと、該カン チレパーの探針に対向するように記録媒体を保持する媒 体保持手段と、前記探針と記録媒体とを所定の圧力で接 10 触させる付勢手段と、前記カンチレバーと記録媒体とを 相対移動させる駆動手段と、該駆動手段を制御する制御 手段と、前記カンチレバーの各探針と記録媒体間の電気 特性を各々測定する電気特性測定手段とを備えたことを 特徴とする情報処理装置。

【請求項3】 請求項1記載のカンチレバーと、該カン チレバーの探針に対向するように記録媒体を保持する媒 体保持手段と、前記探針と記録媒体とを所定の圧力で接 触させる付勢手段と、前記カンチレバーと記録媒体とを 相対移動させる駆動手段と、該駆動手段を制御する制御 手段と、前記カンチレバーの各探針と記録媒体間の電気 特性を各々測定する電気特性測定手段と、前記カンチレ パーの各探針と前記記録媒体との間に各々情報記録用の 電圧を印加する電圧印加手段とを備えたことを特徴とす る情報処理装置。

【請求項4】 前記記録媒体に記録された情報を表示す る表示手段を有することを特徴とする請求項2または3 記載の情報処理装置。

【請求項5】 前記各探針と記録媒体との間で、前記電 気特性測定手段と電圧印加手段によるそれぞれ独立した 30 情報の処理が行われることを特徴とする請求項3記載の 情報処理装置。

【請求項6】 請求項1記載のカンチレパーと、該カン チレバーの探針に対向するように記録媒体を保持する媒 体保持手段と、前記探針と記録媒体とを所定の圧力で接 触させる付勢手段と、前記カンチレバーと記録媒体とを 相対移動させる駆動手段と、該駆動手段を制御する制御 手段と、前記カンチレバーの各探針と前記記録媒体との 間に各々情報記録用の電圧を印加する電圧印加手段とを 備えたことを特徴とする情報処理装置。

【請求項7】 前記付勢手段が、前記カンチレパーに設 けられた探針と記録媒体との接触圧が一定となるように 前記駆動手段を制御することを特徴する請求項2、3、 6のいずれかに記載の情報処理装置。

# 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、文字、映像、音等の情 報の記録や再生を行う情報処理装置および該装置で使用 されるカンチレパーに関する。

[0002]

【従来の技術】近年、情報の記録、再生といった情報処 理に関する新しい装置や方法の開発が活発化している。 その中でも走査型キャパシタンス顕微鏡を利用して媒体 に電荷を蓄積させる電荷蓄積法を用いた情報処理が注目 されている。図7は、この電荷蓄積法を用いた従来の情 報処理装置の概略を示す構成図である。

2

【0003】電荷蓄積法による情報処理では、記録媒体 70として、シリコン基板70a上にシリコンオキサイ ド (SiOr) 膜70bとシリコンナイトライド (Si N<sub>x</sub> ) 膜 7 0 c を順次形成した NOS型半導体を使用す る。情報の記録、消去は、記録媒体70のシリコンナイ トライド膜70c表面に先端の鋭い導電性の探針71を 微小な力で接触させ、電圧印加手段72によって媒体7 0のシリコン70aと探針71との間に記録する情報に 応じた電圧を印加することで行われる。記録媒体70 は、電圧を印加すると印加した部分のシリコンナイトラ イド膜70c中の局所的な領域に電荷が蓄積される。ま た、電荷の蓄積部分に記録時と逆の電圧を印加すると、 蓄積された電荷が消滅し、記録が消去される。従って、 ステージ73を駆動して探針71aをシリコンナイトラ イド膜70c表面に接触させた状態で走査し、予め設定 した条件(電圧値、印加時間など)で電圧を印加してい くことで情報の記録や消去を行うことができる。情報の 読み出し(再生)は、記録や消去のときと同様に探針7 1をシリコンナイトライド膜70c表面に接触させて走 査し、電圧を印加する代わりに媒体70の電気容量を容 **量測定器(キャパシタンス・センサ)74で測定するこ** とで行われる。

【0004】なお、探針71は可撓性を有するカンチレ パー75の一端に設けられる。探針71を走査する際 は、カンチレパー75の背面にピーム光77を照射し て、その反射光を受光部78で受光する。そして、制御 手段79によって受光部78からの出力が一定となるよ うにステージ70を探針71に対して上下に駆動するこ とで、カンチレパー75の撓み量が一定となるように制 御する。その結果、走査時の記録媒体70と探針71と の接触圧は、常に一定に保たれる。

【0005】このような電荷蓄積法による情報処理は、 記録密度が高い、記録を長時間保持できる、記録と消去 40 の繰り返しが可能等の点で優れた効果を奏するものであ る (J. Appl. Phys. 70(5), 1 September 1991: R. C. Barr ett 等参照)。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、前述のよう な従来の電荷蓄積法では、記録媒体と探針との接触圧が 所定の値となるように制御しながら探針を走査させるた め、探針の走査速度を速くすると制御系の応答が追いつ かず、探針が媒体から離れて情報の処理が中断したり、 探針と媒体との接触圧が大きくなって最悪の場合には探

50 針等が損傷するという現象が起きてしまう。そのため、

探針の走査速度は  $500 \mu$  m/sec程度にしか設定できず、記録、消去、再生といった情報処理に要する時間が長くなるという問題があった。特に、情報を記録した際はその情報が正確に記録されたかを確認するために一旦記録した情報を再生する場合があるが、その場合、記録時と同一箇所を再度探針で走査しなければならず時間がかかり、情報の処理速度の高速化が望まれていた。本発明はこのような問題を解決することを目的とする。

## [0007]

【課題を解決するための手段】上記目的のために、第1 10 発明(請求項1記載の発明)では、絶縁性材料からなる可撓性プレートと、該可撓性プレートの一端を支持する支持部材と、前記プレートの他端に互いに電気的に独立して設けられた導電性を有する複数の探針と、該複数の探針に各々電気的に接続された複数の電極によりカンチレバーを構成した。

【0008】また、第2発明(請求項2記載の発明)では、前記カンチレバーと、該カンチレバーの探針に対向するように記録媒体を保持する媒体保持手段と、前記探針と記録媒体とを所定の圧力で接触させる付勢手段と、前記カンチレバーと記録媒体とを相対移動させる駆動手段と、該駆動手段を制御する制御手段と、前記カンチレバーの各探針と記録媒体間の電気特性を各々測定する電気特性測定手段とで情報処理装置を構成した。

【0009】第3発明(請求項3記載の発明)では、前記カンチレバーと、該カンチレバーの探針に対向するように記録媒体を保持する媒体保持手段と、前記探針と記録媒体とを所定の圧力で接触させる付勢手段と、前記カンチレバーと記録媒体とを相対移動させる駆動手段と、該駆動手段を制御する制御手段と、前記カンチレバーの各探針と記録媒体間の電気特性を各々測定する電気特性測定手段と、前記カンチレバーの各探針と前記記録媒体との間に各々情報記録用の電圧を印加する電圧印加手段とで情報処理装置を構成した。

【0010】第4発明(請求項4記載の発明)では、前記情報処理装置に、前記記録媒体に記録された情報を表示するための表示手段を設けた。第5発明(請求項5記載の発明)では、第3発明の情報処理装置が、前記各探針と記録媒体との間で、前記電気特性測定手段と電圧印加手段によりそれぞれ独立した情報の処理を行うように40構成した。

【0011】第6発明(請求項6記載の発明)では、前記カンチレバーと、該カンチレバーの探針に対向するように記録媒体を保持する媒体保持手段と、前記探針と記録媒体とを所定の圧力で接触させる付勢手段と、前記カンチレバーと記録媒体とを相対移動させる駆動手段と、該駆動手段を制御する制御手段と、前記カンチレバーの各探針と前記記録媒体との間に各々情報記録用の電圧を印加する電圧印加手段とで情報処理装置を構成した。

[0012] 第7発明(請求項7記載の発明)では、前 50 を図3に基づいて説明する。まず、(100)面方位の

記付勢手段が、前記カンチレバーに設けられた探針と記録媒体との接触圧が一定となるように前記駆動手段を制御する構成とした。

#### [0013]

【作用】本発明(第1発明)のカンチレバーによれば、 このレバーと記録媒体との相対移動によって複数の探針 が同時に記録媒体を走査することができる。従って、こ の第1発明のカンチレバーを備えた情報処理装置では、 探針と記録媒体との間の電気的な情報の交換(情報の記 録、消去または再生)を、各探針ごとにそれぞれ独立し て同時に行うことができる。そのため、探針の走査速度 および走査領域が従来と同じ場合を想定すると、これら の情報処理装置では、情報の記録、消去および再生とい った情報処理に際して、探針の走査に要する時間を従来 の少なくとも 1/2以下に短縮させることができ、これに より情報処理全体に要する時間も短縮される。また、第 4 発明では、記録媒体に記録された情報を表示する表示 手段を設けたので情報の認識が容易になる。また、第5 発明では、複数の探針を記録/消去用と再生用とに分け て、これらの探針を組み合わせて使用することが可能に なる。例えば、情報が正確に記録されているかを確認す るために、カンチレバー(探針)を一方向に走査させる 動作のなかで、記録用探針で記録した情報を即座に再生 用探針で再生するように設定すれば、従来より短い時間 で記録情報の確認ができる。また、第7発明では、探針 と記録媒体との接触圧が一定となるように制御するの で、これら探針と媒体とを安定に接触させた状態で情報 処理を行うことができる。

【0014】さらに、本発明のカンチレバーは、記録媒体との相対移動によって複数の探針が同時に記録媒体を走査するので、この相対移動による走査動作の1回当たりの走査領域が広がる。従来、走査時の駆動機構にはピエゾ素子(圧電素子)等を用いた微動機構が使用されていたが、該素子の非線形性により走査領域を1μm程度に設定しなければならず、非常に狭かった。そのため、本発明のカンチレバー、およびそれを備えた情報処理装置では、記録媒体の走査領域(つまり、情報処理を行う領域)を広げることができるという効果も奏する。

#### [0015]

## 【実施例】

〔実施例1〕図1は、本発明のカンチレパーの構成の一例を示す概略斜視図である。カンチレパー1は、絶縁性材料からなる可撓性プレート1bと、該プレート1bの一端側に互いに電気的に独立して設けられた導電性を有する2つの探針1aと、プレート1bの他端側に設けられた可撓性プレート1bを支持する支持体1cと、支持体1c上に形成され各探針1aに各々電気的に接続された2つの電極パット1dとを備えている。

【0016】ここで、図1のカンチレバー1の製造過程を図3に基づいて説明する。まず。(100) 面方位の

F.

Ď

単結晶シリコン基板32を用意した。そして、CVD装 置に原料ガスとしてジクロルシラン (SiH2Cl2)とアン モニア (NH3) ガスを導入して、気相成長法により基板 32の両面にシリコンナイトライド (SiN.) 膜31を 厚さ 0.1~2.0 μmで成膜した。本実施例では、このシ リコンナイトライド膜31が図1における可撓性プレー ト1bになる。なお、シリコンナイトライドの代わりに 珪素を含む絶縁材料 (例えば、 SiO rや SiO r N y等) を用いてもよい。この後、CP4 、SP6 等のガスを用いた ドライエッチング法によりシリコンナイトライド膜31 10 の一部をそれぞれほぼ正方形状に除去して、シリコン基 板32の表面が露出する部分を互いに独立するように2 ヵ所に設けた。さらに、シリコンナイトライド膜31を マスクとして水酸化カリウム(KOH )溶液等を用いた異 方性エッチングを行い、シリコン基板32に四角錐状の 窪みを形成した(図3(a)参照)。次に、CVD装置 に原料ガスとして六フッ化タングステン (WF6)ガスを 導入して、シリコンの還元反応を応用した選択CVD法 により基板32のシリコンが露出した部分(前記窪み部 分) だけにタングステン (W) 33を堆積させた (図3 (b) 参照)。本実施例では、この四角錐状の2つのタ ングステンが、図1における探針1 a となる。各探針1 aは、底辺が1辺約 $5\mu$ m、高さが約 $3.5\mu$ m、2つの 探針の頂点の間隔が約6μm、となるように形成した。 さらに、シリコンナイトライド膜31上にレジストを塗 布してこれを所定の配線の形状にパターニングした。そ して、レジスト上にアルミニウム薄膜を形成した後、前 記レジストを除去することで(いわゆるリフトオフ法) 厚さ 200mmのアルミニウム薄膜の配線34を形成した (図3 (c) 参照)。この配線34は、図1に示すよう に、互いに独立して形成されたタングステン(探針)1 aに各々接続され、かつ、その一部に情報の記録、消去 または再生用の信号の取り出し電極となる電極パット1 d (図1参照) が設けられるように形成される。その 後、カンチレバーの所望の形状(図1参照)に応じて、 シリコンナイトライド膜31をパターニングするため に、このシリコンナイトライド膜31の不要な部分をCF 、、SF。等のガスを用いたドライエッチングにより除去 した(図3(d)参照)。最後に、露出したシリコン部 分を水酸化カリウム溶液等で溶出させることで、図1に 40 示すような構成のカンチレパー1が得られた(図3 (e) 参照)。

【0017】〔実施例2〕図2は、図1に示すカンチレパーを備えた情報処理装置の構成の一例を示す概略図である。この装置は、カンチレパー1、カンチレパーをXY2方向に駆動するカンチレパー用駆動機構10、この駆動機構10を制御するカンチレパー用駆動制御装置4、カンチレパー1の探針1aに対向するように板状の記録媒体7を保持する導電性の記録媒体用保持具8、媒体用保持具8をXY2方向に駆動する媒体用駆動機構

9、媒体用駆動機構9を制御する媒体用駆動制御装置5、記録媒体用保持具8とカンチレバー1の電極パット1 dとに接続されて媒体7と探針1 a 間の電気特性(電気容量)を測定する電気容量測定器(キャパシティ・センサ)11、同様に記録媒体用保持具8とカンチレバー1の電極パット1 dとに接続されて媒体7と各探針1 a との間に情報記録用の電圧を印加する電圧印加手段13、および探針1 a と記録媒体7とを所定の圧力で接触させる付勢手段6とを備えている。さらに、記録媒体7の所望の領域で情報処理を行うために、情報処理に際してカンチレバー用駆動制御装置4、媒体用駆動制御装置5、電気容量測定手段11および電圧印加手段13をそれぞれ制御する制御用コンピュータ3と、電気容量測定器11での測定結果を表示する表示手段(CRT)2とを備えている。

【0018】カンチレバー駆動機構10とカンチレバー駆動制御装置4は、記録媒体7と探針1aとの相対位置を大まかに調整する粗動機構して機能する。カンチレバー駆動機構10は、例えば、リニアモータや送りネジ等の機構を備え、制御用コンピュータ3からの指令に基づいてカンチレバー駆動制御装置4によりカンチレバー取動機構10は、リニアエンコーダ等の位置検出手段(図示せず)により目標位置を検出する。

【0019】媒体用駆動機構9と媒体用駆動制御装置5は、探針1aを記録媒体7に接触させて走査する際(情報処理時)に使用される。媒体用駆動機構9としては、例えば、ピエゾ素子を用いたチューブスキャナ等が用いられる。媒体用駆動制御装置5は、制御用コンピュータ3からの指令に基づいて、媒体7の所望の位置で探針1aを走査できるように媒体用駆動機構9を制御する。

【0020】付勢手段6は、探針1aが記録媒体7を走 査するときに、探針1 aと記録媒体7との接触圧(付勢 力) が所定の値となるように制御するものである。図6 は、本実施例の付勢手段6を示す概略構成図である。な お、この付勢手段6は、探針1aと記録媒体7との接触 圧を所定の値に維持した状態で探針1aを走査できるよ うに構成されている。付勢手段6は、探針1aの近傍 (プレート1 bが弾性変形する部分) に設けられたカン チレパー1の反射面1eにレーザ光61を照射するレー ザ光源62と、反射面1eで反射したレーザ光61を受 光する光検出手段(例えば、2分割光検出器)63と、 この光検出手段63の出力によりカンチレバー1の撓み 量を検出してこの撓み量が一定となるように媒体用駆動 制御装置5を介して媒体用駆動機構9を2方向に駆動す る付勢手段用制御装置64とで構成されている。このよ うな構成において、探針1 aと媒体7との接触圧が変化 するとカンチレパー1の撓み量が変化するので、反射面 1 e で反射したレーザ光61の光路が変化する。そのた 50 め、光検出手段63で検出される光量が変化するので、

付勢手段用制御装置64は媒体用駆動機構9を2方向に 駆動して光検出手段63の出力がもとの値となるように フィードバック制御する。この付勢手段におけるカンチ レパーの撓み量の測定には、撓みによって生じる探針の 2方向の変位をサプナノメートルの分解能で測定できる ことが望ましい。このような測定系としては、本実施例 で用いたカンチレパー1の反射面1eにレーザ光61を 照射する構成の他に、反射面1eへの照射光とその反射 光とを干渉させて探針の変位を測定する構成や、レパー 1の背面に STM (走査型トンネル顕微鏡) の探針を配置 10 してこの STMの探針とレパー1との間のトンネル電流を 測定して変位を測定する構成等を用いることができる。

【0021】記録媒体7には、図5に示すように、厚さ 約 200 u mのp型シリコン基板53と、この基板53上 に厚さ約5nmで形成されたシリコンオキサイド膜52 と、その上に厚さ約50nmで形成されたシリコンナイトラ イド膜51と、シリコン基板53の裏側に厚さ 200mmで 形成されたアルミニウムからなる金属膜54とで構成さ れたNOS型半導体試料を用いた。この記録媒体7は、 図2の装置に載置する際に、金属膜54が導電性を有す 20 る記録媒体用保持具8と導通するように設定される。従 って、前述のように、電気量測定手段11および電圧印 加手段13を、保持具8とカンチレバー1の電極パット 1 d とに各々電気的に接続しておくことで、記録媒体7 と探針1aとの間で所望の情報処理(電圧の印加、電気 容量の測定等)を行うことができる。なお、金属膜54 の材料はアルミニウムに限定されるものではなく、他の 金属(例えば、金)を用いてもよい。

【0022】電圧印加手段13は、記録媒体用保持具8 およびカンチレパー1の各電極パット1 dとにそれぞれ 30 電気的に接続されており、情報の記録または消去の際 は、記録信号に基づいてこれら保持具8と各電極パット 1 d との間に各々独立して所定の電圧を印加することが できる。前述のように記録媒体用保持具8が導電性を有 するので、この保持具8と記録媒体7の金属膜54とが 導通し、保持具8と電極パット1 d間に電圧を印加する ことで結果的に記録媒体7と各探針1 a との間に所定の 電圧が印加される。なお、本実施例の電圧印加手段13 は、記録時には 100マイクロ秒のパルス幅で-40Vの電 圧を印加し、消去時には1ミリ状のパルス幅で+40Vの 電圧を印加するように設定してある。

【0023】電気容量測定器(キャパシティ・センサ) 11は、電圧印加手段13と同様、記録媒体用保持具8 およびカンチレパー1の各電極パット1dとにそれぞれ 電気的に接続されており、これにより記録媒体7と各探 針1aとの間の電気容量をそれぞれ独立して測定するこ とができる。なお、本実施例では、測定された電気容量 の値に応じて情報を表す信号の有無を判断する。すなわ ち、測定された値が予め設定された基準値(例えば、5  $imes 10^{-15}$  F)より大きい場合を信号有り(情報 1)、小 50 報をもとに記録信号を作成し、媒体 7 上を走査している

さい場合は信号無し(情報0)とし、この0と1とを組 合せた2値化情報として情報を表すようにしてある。

【0024】制御用コンピュータ3は、記録媒体7の所 望の領域で情報処理を行うために、探針1 a がこの領域 を走査するようにカンチレバー用駆動制御装置 4 および 媒体用駆動制御装置5を制御するとともに、電気容量測 定手段11または電圧印加手段13を制御して所望の処 理(記録、消去または再生)を行う。また、表示手段2 は、電気容量測定器11での測定結果(前記0または1 の2値化情報) とその測定位置(探針1aの走査位置) とを対応させて画面上に表示する。

【0025】以下、本実施例の情報処理装置による情報 処理の過程の一例を説明する。情報の記録に際しては、 まず、制御用コンピュータ3に記録媒体7の記録領域を 入力する。制御用コンピュータ3は、カンチレパー駆動 制御装置4を制御して粗動動作を行う。この粗動動作で は、カンチレバー駆動制御装置4はカンチレバー駆動機 構10を制御し、記録領域に応じてカンチレバー1(探 針1a)と記録媒体7とのXY平面内での相対位置を大 まかに調整する。さらに、カンチレバー駆動機構10は カンチレパー1を2方向に駆動して、探針1 aと記録媒 体7(シリコンナイトライド膜51)表面との間隔を 0.1 m程度に近づける。

【0026】粗動動作の終了後、制御用コンピュータ3 は、媒体用駆動制御装置5を制御して媒体用駆動機構9 による微動動作を行う。媒体用駆動機構9は、探針1 a を記録媒体7のシリコンナイトライド膜51に接触させ つつ媒体7の記録領域内を走査させる。この微動動作で は、制御用コンピュータ3の指令を受けた媒体用駆動制 御装置5が、媒体用駆動機構9を制御して前記記録領域 内における探針1aと記録媒体7とのXY平面内での相 対位置を、走査速度約 500 µm/secで変化させる。ま た、付勢手段6は、探針1aとシリコンナイトライド膜 51との接触圧が約10-9Nで一定となるように、媒体用 駆動機構9を2方向に駆動するフィードバック制御を行 い、これにより探針1aは常に安定した接触状態でシリ コンナイトライド膜51上を走査する。

【0027】図4は、記録媒体7上を走査するカンチレ バー1の状態を示す図である。記録媒体7 (シリコンナ イトライド膜51)の表面は、完全な平滑面ではないの で凹凸を有しているが、カンチレパー1が情報(電荷) 41を記録しながらS方向に移動しても、可撓性プレー ト1bが有する捻れの性質によってプレート1bはT方 向に捻れるため、2つの探針1aは常に記録媒体7の表 面に接した状態でこの媒体7上を走査することができ

【0028】図5は、探針1aが走査しているときの記 録媒体7の状態を示す図である。電圧印加手段13は、 制御用コンピュータ3の指令に基づいて、記録すべき情

各探針1aが記録位置に移動するごとに探針1aの移動 を停止し、100マイクロ秒のパルス幅で-40Vの電圧を 保持具8と各探針に対応した電極パット1dとの間(つ まり、記録媒体7と探針1aとの間) に印加していく。 これにより、電圧が印加された位置のシリコンナイトラ イド膜51中には、印加された電圧の値に応じた量の電 荷57が蓄積される。こうして、探針1 aを走査しなが ら記録位置に電圧を印加することで、記録媒体7に所望 の情報が記録されていく。このとき、記録媒体7の記録 位置(電荷が蓄積された位置)に対応するシリコン基板 10 53中には、シリコンナイトライド膜51中に蓄積され た電荷57の量に対応した空乏層56が形成される。な お、シリコンオキサイド膜52は、電圧が印加されてい ないときに、シリコンナイトライド膜51からシリコン 基板53へ、あるいはシリコン基板53からシリコンナ イトライド膜51へ電荷(電子)が移動するのを防ぐ役 目を果たす。

9

【0029】情報の消去時は、記録時と同様に探針1aをシリコンナイトライド膜51上で走査させ、各探針1aがそれぞれ消去すべき情報が記録された位置に移動するごとに探針1aの移動を停止し、電圧印加手段13によって1ミリ秒のパルス幅で+40Vの電圧を保持具8と各探針に対応した電極パット1dとの間(つまり、記録媒体7と探針1aとの間)に印加していく。これにより、シリコンナイトライド膜51中に蓄積された電荷57は消滅し、媒体7の金属膜54と探針1aとの間の電気容量が情報の記録状態における電気容量より小さい値となり情報が消去される。なお、消去時の走査速度は約500 $\mu$ m/secに設定した。

【0030】次に、情報の再生過程について説明する。 再生のときも記録時と同様、制御用コンピュータ3に記 録媒体7の所望の再生領域を入力する。これにより、カ ンチレパー駆動制御装置4がカンチレパー駆動機構10 を制御して再生領域に応じてカンチレバー1 (探針1 a) と記録媒体7とのXY平面内での相対位置を大まか に調整する粗動動作が行われ、次いで、媒体用駆動機構 9が微動動作を行うことで、探針1aは記録媒体7のシ リコンナイトライド膜51に接触しつつ媒体7の前記再 生領域内を走査する。そして、走査の間、電気容量測定 手段11は、記録媒体7と各探針1aとの間の電気容量 40 をそれぞれ独立して測定する。電気容量測定手段11で 測定される電気容量は、記録媒体7のシリコンナイトラ イド膜51中にトラップ (捕捉) された電荷57とシリ コン基板53中に形成された空乏層56とで決定され る。そして、測定された電気容量が基準値(本実施例で は5×10<sup>-16</sup> F程度) を越えたときを信号有り (情報 1)、それ以外を信号無し(情報0)と判断すること で、記録された情報を2値化情報として読み出す。この ようにして、所望の再生領域の全域を探針1aで走査し ていくことで、媒体?に記録された情報の再生が行われ 50

る。この間、制御用コンピュータ3は、媒体用駆動機構9と電気容量測定手段11の制御信号をもとに、記録媒体7の再生領域とその領域内の各部分で検出された記録情報とを対応させて、再生した情報を表示手段2に表示する。

【0031】このような情報処理装置においては、カン チレバー1が探針1aを複数を有するため、情報の記 録、消去およひ再生といった情報の交換(情報処理)を これら複数の探針で同時に行うことができた。そのた め、情報処理の際に探針の走査に要する時間を従来の少 なくとも 1/2以下に短縮させることができ、これにより 情報処理全体に要する時間を短縮できた。また、情報処 理は、1回の探針の走査時に1種類(例えば、記録)だ け行う場合に限定されず、複数の探針をそれぞれ記録 用、消去用、再生用とに分けて使用することもできる。 例えば、情報が正確に記録されているかを確認するため に、カンチレバーを一方向に走査させる動作のなかで、 記録用探針で記録した情報を即座に再生用探針で再生す るように設定したところ、従来よりも単時間で記録情報 の確認ができた。再生用探針で再生した情報を消去用探 針で消去するように設定することも可能である。なお、 このような使用法では、探針1 aの走査速度は、1つの 情報信号の処理に一番時間を要する(遅い)処理速度に 合わせて設定しておく。また、本実施例では、付勢手段 6によって、情報処理の間、探針1aと記録媒体7との 接触圧が常に一定となるように制御したので、探針1a と記録媒体7とが離れて処理が中断したり、両者の接触 圧が大きくなって探針1aが損傷するといった現象が起 きず、安定した状態で情報処理を行うことができた。な お、本実施例では、1つのカンチレパーに2つの探針を 設けたが、これに限定されるものではない。探針の数が 多い程、情報処理の時間が短縮される。

## [0032]

【発明の効果】以上のように、本発明のカンチレパー (第1発明)では、複数の探針で同時に記録媒体を走査 することができる。この第1発明のカンチレバーを備え た情報処理装置では、探針と記録媒体との間の電気的な 情報の交換(情報の記録、消去または再生)を、各探針 ごとにそれぞれ独立して同時に行うことができる。その ため、これらの情報処理装置では、情報の記録、消去お よび再生といった情報処理に要する時間が短縮される。 また、第3発明では、記録、消去および再生といった処 理の中から適宜選択して情報の処理を実施することがで きる。また、第4発明では、記録媒体に記録された情報 を表示する表示手段を設けたので再生した情報の認識が 容易になる。また、第5発明では、複数の探針を記録/ 消去用と再生用とに分けて、これらの探針を組み合わせ て使用することが可能になる。例えば、情報が正確に記 録されているかを確認するために、カンチレパー(探 針)を一方向に走査させる動作のなかで、記録用探針で

記録した情報を即座に再生用探針で再生するように設定 すれば、従来より短い時間で記録情報の確認ができる。 また、第7発明では、探針と記録媒体との接触圧が一定 となるように制御するので、これら探針と媒体とを安定 に接触させた状態で情報処理を行うことができる。その ため、探針と記録媒体とが離れて処理が中断したり、両 者の接触圧が大きくなって探針が損傷するといった現象 を防ぐことができ、信頼性が向上する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】は、本発明のカンチレバーの構成の一例を示す 10 9 媒体用駆動機構 概略斜視図である。

【図2】は、本発明の情報処理装置の一例を示す概略構 成図である。

【図3】は、本発明のカンチレパーの製造過程の一例を 示す図である。

【図4】は、本発明のカンチレバーを記録媒体上で走査 させた状態を示す図である。

【図5】は、探針が走査しているときの記録媒体の状態 を示す図である。

【図6】は、付勢手段の構成の一例を示す概略図であ 20 52 シリコンオキサイド膜

【図7】は、従来の電荷蓄積法を用いた情報処理装置の 構成を示す概略図である。

【主要部分の符号の説明】

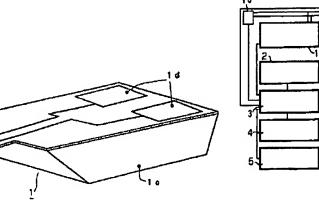
- 1 カンチレパー
- 1 a 探針
- 1 b 可撓性プレート

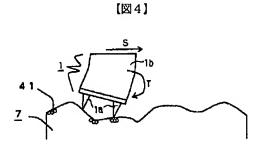
- 1 c 支持体
- 1 d 電極パット
- 2 表示手段(CRT)
- 3 制御用コンピュータ(CPU)

12

- 4 カンチレバー駅動制御装置
- 5 媒体用駆動制御装置
- 6 付勢手段
- 7 記録媒体
- 8 記録媒体用保持具
- 10 カンチレバー駆動機構
- 11 電気容量測定器 (キャパシティセンサ)
- 12 支持枠
- 31 シリコンナイトライド膜
- 32 シリコン基板
- 33 金属探針
- 34 金属配線
- 41 記録情報
- 51 シリコンナイトライド膜
- 53 シリコン基板
- 54 金属 (アルミニウム) 膜
- 56 空乏層
- 57 電荷
- 61 レーザ光
- 6 4 付勢手段用制御装置

【図1】





[図2]

